

반도체재료연구실 석박사과정 신입생 모집

- 삼성전자, 원익IPS 등과 산학공동으로 반도체용 박막의 원자층 증착(ALD) 및 원자층 에칭(ALE)을 연구할 신입생을 모집합니다.
- 반도체 연구개발직(공정개발)으로 일하려면 관련분야 학위가 필수적입니다.
- 졸업생은 삼성(15명), SK(3명), ASM(3명), 원익(4명) 등에서 일하고 있습니다.
- 관심있는 학생은 wjlee@sejong.ac.kr으로 연락주세요.
- 연구실: 총무관 807호, <https://wjleegroup.wixsite.com/ald807/>

